(54) MAGNETIC RECORDING ME

(11) 56-22218 (A) (43) 2.3 (19) J

(21) Appl. No. 54-95768 (22) 27.7.1979

(71) FUJI SHASHIN FILM K.K.(1) (72) TATSUJI KITAMOTO(4)

(51) Int. Cl3. G11B5/70

PURPOSE: To increase the content of the magnetic powder and at the same time enhance the durability, the surface smoothness and the orientation property of the magnetic powder each, by forming the magnetic layer containing the liquid rubber of 50wt% of more into the binder.

CONSTITUTION: The binder, which contains the liquid rubber such as the liquid polybutadiene, the liquid polyisoprene or the like having the viscosity of about $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^6$ cp at 25°C into the binder by 50wt% or more, is used for the magnetic layer of the magnetic tape, the magnetic disc or the like. The derivative having a small amount of the functional group such as OH, COOH, CNO can also be used for the liquid rubber. The liquid rubber hardener (organic peroxide or diepoxy compound, etc. having said functional group) is added into the binder by $0.1 \sim 5$ wt%. In addition to the liquid rubber, the thermoplastic resin such as the vinyl acetate-vinyl chloride copolymer or the like is added to the binder. For the ferromagnetic powder, and dispersing property is improved by treated previously with the high-grade fatty acid salt or the like when the powder is kneaded with the liquid rubber. Thus the amount of both the solvent and the binder resin can be reduced to the magnetic powder since this binder has a low viscosity. Furthermore, the coating performance to the supporter is excellent.

(54) MANUFACTURE OF MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(11) 56-22219 (A) (43) 2.3.1981 (19) JP

(21) Appl. No. 54-97642 (22) 31.7.1979

(51) Int. Cl³. G11B5/72 // G11B5/82

(71) FÜJITSU K.K. (72) TOSHIO KUMAI

PURPOSE: To prevent the abrasion, damage and others of the magnetic coated film and also increase the durability, by forming the minute unevenness in a uniform and easy way with the etching liquid on the surface of the magnetic coated film of

the magnetic disc for the purpose of holding the lubricant.

CONSTITUTION: For the disc of the contact start-stop (CSS) system, the surface of the magnetic coated film is soaked about 1~10 minutes into the etching liquid of 5~10% nitric acid solution, 1~5% hydrochloric acid, 5~20% acetic acid solution and others to give the etching mainly to the inorganic materials (γ-Fe₂O₃, Al₂O₃, ZnO, etc.) of the surface layer of the magnetic coated film. Thus the uniform unevenness is formed. Then the carbon fluoride-group lubricating oil or the like is spin-coated on the disc surface in a depth of several hunderds Å. After this, the head treatment of about 200°C is applied to make the lubricant impregnate sufficiently into the hollowed area. In such way, a disc having a small extent of the S/N reduction, the bit error and other faults can be obtained along with the resistance to the CSS frequency of 50,000 or more.

(54) LUBRICANT APPLYING METHOD TO MAGNETIC DISC

(11) 56-22220 (A) (43) 2.3.1981 (19) JP

(21) Appl. No. 54-97665 (22) 31.7.1979

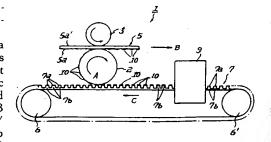
(71) FUJITSU K.K. (72) KAZUNORI TANI

(51) Int. Cl3. G11B5/72

PURPOSE: To ensure a uniform application of the lubricant to the magnetic disc, by applying the lubricant onto a number of protruded areas on the relief, transferring the lubricant to the transfer roller and then securing a contact of the mag-

netic disc to the transfer roller.

CONSTITUTION: Lubricant (carbon fluoride group, etc.) 10 is applied evenly via lubricant supply device 9 to tip 7a of protruded part 7b of relief belt 7 which shifts in the direction of arrow C by means of rollers 6 and 6' in order to apply lubricant 10 to surfaces 5a and 5a' of magnetic disc 5 of the contact start-stop type magnetic disc device. Lubricant 10 is then transferred to transfer roller 2 (which turns toward arrow A) and then transferred to surface 5a of disc 5 which moves toward arrow B between roller 2 and feed roller 3. The same coating is applied to rear surface 5a' when the coating to surface 5a is through. In the case of the carbon fluoride group lubricant, disc 5 undergoes the heat treatment after coating to expand lubricant 10 over the entire surface of the disc. In such way, the damage on surfaces 5a and 5a' can be prevented.



(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—22219

f)Int. Cl.⁸G 11 B 5/72

// G 11 B 5/82

識別記号

庁内整理番号 6835-5D 6835-5D ❸公開 昭和56年(1981)3月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈磁気記録媒体の製造方法

20特

顧 昭54-97642

8年

質 昭54(1979)7月31日

⑩発 明 者 熊井利夫

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

①出願

人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

唉 解 #

L 発明の名称

融気記録媒体の製造方法

2. 静井田永の集団

基板表面の磁性強調をエッチング波を用いて エッチングして、前記磁性独調表面に資滑前保 持用の微細な凹凸を形成するようにしたことを 特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

8. 発明の幹線な説明

本発明は観気ディスクの製設方法に関し、 8 5 に具体的には基板表面の数性散膜表面に表示 剤を散布するに取し、その実示剤の脱帯・頻能 などを防止するための実活剤保持用の散標な凹 凸を軟性拡張表面に形成する方法に関するもの である。

電算機など化用いられる磁気ディスク配像装 数の磁気ディスタはアルミニウムなどの軽金属 からなる円板状の筋板表面に磁性整膜を形成し たものが一般的である。とのような磁気ディス タを特にコンタクト・スタート・ストップ (C88) 方式の記憶装置に用いる場合、数気 ディスク表面と数気へッドとが、数気記録・再 生時に激しく複数あるいは衝突するので数性整 膜が麻痺・振傷し易く、耐寒純性・表面異層性 の良好なものが重まれる。そのため数性散膜変 面に微細な凹凸をもうけ、液体機器剤を散布し、 かつ表面の凹部に調管剤を保持させて延時自動 的に調管剤を表面に供給するととが必要である。

そとで従来、製性散展中にたとえばベラフィンなどの非酸性粒子を添加し、熱処理を施すことにより放展表面に著者別保持用の機綱な凹凸を形成する方法が振られていた。ところがとつような方法では酸性散料中に添加したベラフィン粒子を充分機械して均一に分散させる必要があり、しばしばベラフィン粒子の分散不充分のため、酸性散験表面に形成した凹凸が不均一となって、その結果ビットエラーや8/ドルの低下などの障害を招いていた。

本発明は以上の点に盛みまされたもので、その目的は単板表面の数性微膜表面に表情が保持

(2)

-113-

特爾昭56- 22219(2)

用の機能な凹凸を容易かつ均一に形成する方法 を提供するととであり、その特徴は蒸収表面の 磁性重膜をエッテング液を用いてエッチングし て、軟配磁性重要表面に調滑剤保持用の微値な 凹凸を形成するようにしたところにある。

以下本発明の実施例について説明する。

: (8)

効果を得ることができる。

次表に適正なエッチング数と処理条件を例示

**	希釈論度(※)	施羅時間 (分)
研除	5~10	10~8
塩、酸	1~ 8	10~1
	5~20	19~8

以上の親別から明らかをごとく本発明によれ は基板表面の創金を展をエッテング皮でエッテ ングすることにより、前配磁金数要表面に調滑 類保持用の微鏡を凹凸を容易かつ均一に形成す ることができ、微気ディスクの製造手質りの向 上および低価条化に極めて有効である。

4. 図頭の薄単を説明

第1回は概気ディスクの複性塗製のエッテング的における装面凹凸を変置あらる計で規定したチャート凹であり、第2回は本典明の方法でエッテングした後の磁性塗製の表面凹凸を同じく表面あらる計で適定したテャート回であって、(5)

す新で獨定したチャート間であり、第2回は敬述の方法でエッチングした後の散襲表面の凹凸を同じく表面あらさ計で測定したチャート図である。次にエッチング後の敵気ディスク表面に調清剤として、たとえば周知の施化カーボン系調情オイルを仮召るの厚さにスピンコートし、しかる後約200℃の熱処理を施すことにより満得剤を数性散襲表面に形成した凹部に充分含法させることができる。

とのようにして得られた磁気ディスクをC88 方式の磁気ディスク配揮設置において、たとえは10000BPI、500TPI の配録密度で用いて実験した結果、磁性散験の厳絶や損傷などによる装置の致命的な障害発生までの耐 C88 函数は約50000回以上であり、エッチング部の磁性散験に調滑剤を散布したものが約5000回

なお育成の実施質ではエッチング液として 10% 活訳解酸液を用いたが、その他の塩酸あ るいは酢酸などの酸性希釈放を用いても同様の

(4)

各圏における縦軸は表面凹凸の高さ方向の寸法 を示し機軸はその平面方向の寸法を示す。

代理人 旁理士 松岡宏四郎 ...

(6)





